

平成 26 年度 CPD 協議会シンポジウム

イノベーション競争を支える 高度技術者の人材育成について

——工学連携による課題解決力強化に向けて——

日 時：平成 26 年 5 月 15 日(木)14:15～17:00
場 所：東京理科大学森戸記念館第 1 フォーラム(B1)
主 催：公益社団法人日本工学会 CPD 協議会
参加料：無料、ただし資料代 1,000 円(制作実費分担)
定 員：80 名

13:00 から CPD 協議会
全体会議がありますの
で同協議会委員の方は
ご出席ください

司会 浅野 健治(CPD-WG 主査)

プログラム (敬称略)	
14:15~14:30	開会のあいさつ CPD 協議会 会長 広崎 膨太郎
14:30~14:50	初心者のための解り易いプログラム内容紹介の取組み CPD-WG 主査 浅野 健治
14:50~15:10	ECE プログラム (高度技術者教育プログラム) の取組み ECE プログラム委員会幹事長 川島 一彦
15:05~15:25	建設系 CPD 協議会の取組み 建設系 CPD 協議会 片桐 雅明
休 憩	
15:40~16:00	技術士における CPD の現状 日本技術士会 笹口 裕昭
16:00~16:20	CPD 記録を快適にするために — QR コードの可能性 電子情報通信学会 CPD 委員会 上田 健之
16:20~16:40	産業界から見た技術者育成への期待 NEC マネジメントパートナー 但田 潔
16:40~17:00	閉会のあいさつ CPD 協議会 副会長 宇野 研一

終了後：交流会を 17:30 から 2 階第 2 会議室で行います。(参加費：2,000 円)

公益社団法人日本工学会 CPD 協議会 Tel:03-6265-0672 E-mail: eng@ifes.or.jp
〒162-0825 東京都新宿区 4-2-2 東京理科大学森戸記念館

お申し込みは下記 (または同事項を) 記載の上、上記まで送信してください。

H26 CPD シンポジウム参加申込書

① お名前(複数可)	
② 所属学協会	
③ 勤務先・連絡	
④ 交流会参加有無	1. 参加 2. 不参加